



日本写真芸術学会

年次大会研究発表募集

本年度も研究発表会を通常総会とあわせて平成29年6月に、下記の通り、開催することとなりました。下記の要領により発表を募集いたします。会員の皆様のふるってのご発表をお待ちしております。

記

- 1. 期 日：平成29年6月3日（土）
2. 会 場：東京工芸大学・芸術情報館 メインホール
3. 講演申込要領
4. 発表要旨：
5. 申込提出先：

平成29年度日本写真芸術学会 年次大会研究発表申込書
受理年月日： 受理番号：
住 所 〒
TEL FAX
発表区分（次のいずれかに○をして下さい）： 論文（口述、ポスター）
調査（口述、ポスター）
作品（口述、ポスター）
発表題目
発表者の所属機関と氏名（代表発表者に○印のこと）：
発表内容（200字以内。ポスターで作品発表を行う場合、A4又は六切の作品見本プリントを添付し、レイアウト及び展示方法をお書き下さい）
口述希望発表時間に○をお付け下さい。
・論文発表及び調査報告（20分、30分、40分）
・作品発表（10分、20分、30分）
発表にPCが必要な場合は各自ご持参ください。Macの場合は変換アダプタもご持参下さい。

コピーをとってご利用下さい。